

دانشگاه پیام نور

دانشکده مرکز تهران

گروه علمی علوم پایه

بررسی فرآیند اشباع حسگر مقاومتی

گاز در حضور بخارهای الکلی

نگارش:

امیر هفت لنگی

استاد راهنما:

دکتر سید محسن حسینی گلگو

استاد مشاور:

دکتر صفارزاده

پایان نامه

برای دریافت درجکارشناسی ارشد

در رشته فیزیک حالت جامد

تابستان ۱۳۹۱

بعد از مدتها، پس از پیمودن راههای فراوان و طولانی که با حضور استاد عزیزم جناب دکتر سید محسن حسینی گلگو، با راهنماییها و دغدههای فراوانشان با چشمهای پر از برق شوق که خستگیهای این راه را به امید و روشنی راه تبدیل کرده، امیدوارم بتوانم در آیندهی نزدیک جوابگوی این همه محبت او باشم. اکنون، با احترام فراوان برای این در این راه پر پیچ و خم این پایان نامه را به همه تلاش این عزیزان برای موفقیت من اساتید عزیزم تقدیم میکنم امیدوارم قادر به درک زیباییهای وجودشان باشم.

معلما مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد

به نکته های دلاویز و گفته های بلند صحیفه های سخن از تو علم پرور باد

## چکیده:

حسگرهای مقاومتی گاز، حسگرهای شیمیایی هستند که در مواجهه با گازهای محیطی و در دماهای کاری بالا مقاومتشان تغییر می‌کند. این تغییر مقاومت با افزایش تراکم گاز هدف، تا حد معینی، افزایش می‌ابد. افزایش تراکم به بیش از این مقدار تغییر چندانی در مقاومت حسگر ایجاد نمی‌کند. این تراکم، به عنوان تراکم اشباع حسگر در مواجهه با آن گاز هدف در نظر گرفته می‌شود. هدف این تحقیق پاسخ به این مسائل است:

1 - اشباع حسگر مقاومتی در مواجهه با بخارهای الکلی (متانول، اتانول، پروپانول و ...) در چه تراکمی از گاز هدف رخ می‌دهد و چه ارتباطی بین تراکم اشباع حسگر با افزایش وزن مولکولی گاز هدف وجود دارد؟

2 - آیا ارتباط حاصل با نحوه پیرولیز الکل‌ها در دماهای کاری حسگرها وجود دارد؟  
طی یک کار صورت گرفته، نحوه اشباع حسگر گاز تاگوشی در مواجهه با بخارات الکلی مشاهده شد و این رفتار بر طبق دو مدل سازی زیر توجیه شد.

الف) تجزیه الکل به اجزا سازنده

ب) مدلسازی بر اساس تجزیه واقعی

**هدف** مدلسازی نحوه واکنش بخارهای الکلی با حسگرهای مقاومتی گاز است. بدین منظور از روابط مربوط به تجزیه الکل‌ها در دمای کار حسگر، میزان پوشش سطح حسگر با اجزاء تجزیه‌ای و عناصر موجود در تجزیه واقعی محاسبه می‌شود. این معادلات به همراه شرط اشباع حسگر، می‌توانند رابطه‌ای برای تراکم اشباع حسگر حاصل نمایند.

## فصل اول : مقدمات

۱	تعریف واژه « حسگر »	۱-۱
<b>فصل دوّم: حسگرهای مقاومتی گازی</b>		
۷	چرا از حسگرهای گازی استفاده می‌کنیم.....	۲-۱
۸	تاریخچه حسگرهای گاز مقاومتی .....	۲-۲
۹	روش‌های تولید .....	۳-۲
۱۰	حسگرهای لایه نازک.....	۴-۲
۱۰	انواع حسگرهای گازی.....	۵-۲
۱۱	حسگرهای مقاومتی مواد شیمیایی.....	۱-۵-۲
۱۲	حسگرهای پلیمر هادی (CP).....	۱-۱-۵-۲
۱۳	حسگرهای مقاومتی گاز (RGS).....	۲-۱-۵-۲
۱۴	اصول عملکرد آشکارسازی حسگرها.....	۶-۲
۱۷	اصول عملکرد حسگرهای مقاومتی گاز(RGS).....	۱-۶-۲
۲۳	تغییر تابع کار.....	۲-۶-۲
۲۵	تعریف حساسیت در حسگرهای گاز مقاومتی.....	۷-۲
۲۶	نقش دما در حساسیت حسگرها.....	۸-۲

## فصل سوّم: سینیتیک شیمیایی و تیوری لانگمایر

۲۸	مقدمه.....	۱-۳
۲۹	معیاری برای تعادل شیمیایی.....	۲-۳
۳۴	ثابت تعادل برای مخلوط گازهای ایده ال .....	۳-۳
۳۷	توضیحاتی در مورد $K_p$ مربوط به مخلوط گازهای ایده آل.....	۴-۳
۴۱	تعادل شیمیایی برای واکنشهای همزمان.....	۵-۳
۴۲	تغییرات $K_p$ با درجه حرارت.....	۶-۳

۴۴	مدل‌های تحلیلی برای جذب سطحی گاز.....	۷-۳
۴۴	جذب برگشت‌پذیر تک‌لایه.....	۱-۷-۳
۵۰	رابطه‌ی دمایی ضرایب واکنش.....	۲-۷-۳

### فصل چهارم: کار آزمایشگاهی

۵۲	مقدمه.....	۱-۴
۵۲	سامانه انجام آزمایش.....	۲-۴
۵۲	حسگر گاز.....	۳-۴
۵۴	محفظه آزمایش.....	۴-۴
۵۵	گازهای هدف.....	۵-۴
۵۵	ویژگی های گازهای هدف.....	۱-۵-۴
۵۸	محاسبه تراکم گاز.....	۲-۵-۴
۵۹	تعریف حساسیت در حسگرهای گاز مقاومتی.....	۶-۴
۶۰	سامانه اندازه گیری مقاومت حسگ.....	۷-۴
۶۱	مدار تقسیم ولتاژ.....	۱-۷-۴
۶۱	اسیلوسکوپ دیجیتال.....	۲-۷-۴
۶۱	کامپیوتر.....	۳-۷-۴

### فصل پنجم: اندازه گیری‌ها، نتایج و بحث

۶۲	مقدمه.....	۱-۵
۶۳	منحنی‌های مقاومت بر حسب تراکم گاز هدف.....	۲-۵
۶۷	بررسی حساسیت حسگر گاز تاگوشی.....	۳-۵
۶۸	پاسخ دینامیکی حسگر گاز تاگوشی.....	۴-۵
۷۱	بررسی تراکم اشباع حسگر TGS.....	۵-۵
۷۲	محاسبه‌ی تراکم اشباع بر اساس مدل لانگمایر.....	۶-۵
۷۹	واکنشهای واقعی.....	۷-۵

- ۱-۷-۵. واکنش عامل  $C_nH_{2n}$  با اکسیژن در سطح ..... ۸۰
- ۲-۷-۵. واکنش عامل  $H_2O$  با اکسیژن در سطح ..... ۸۰

نتایج و پیشنهادات

# فصل اول

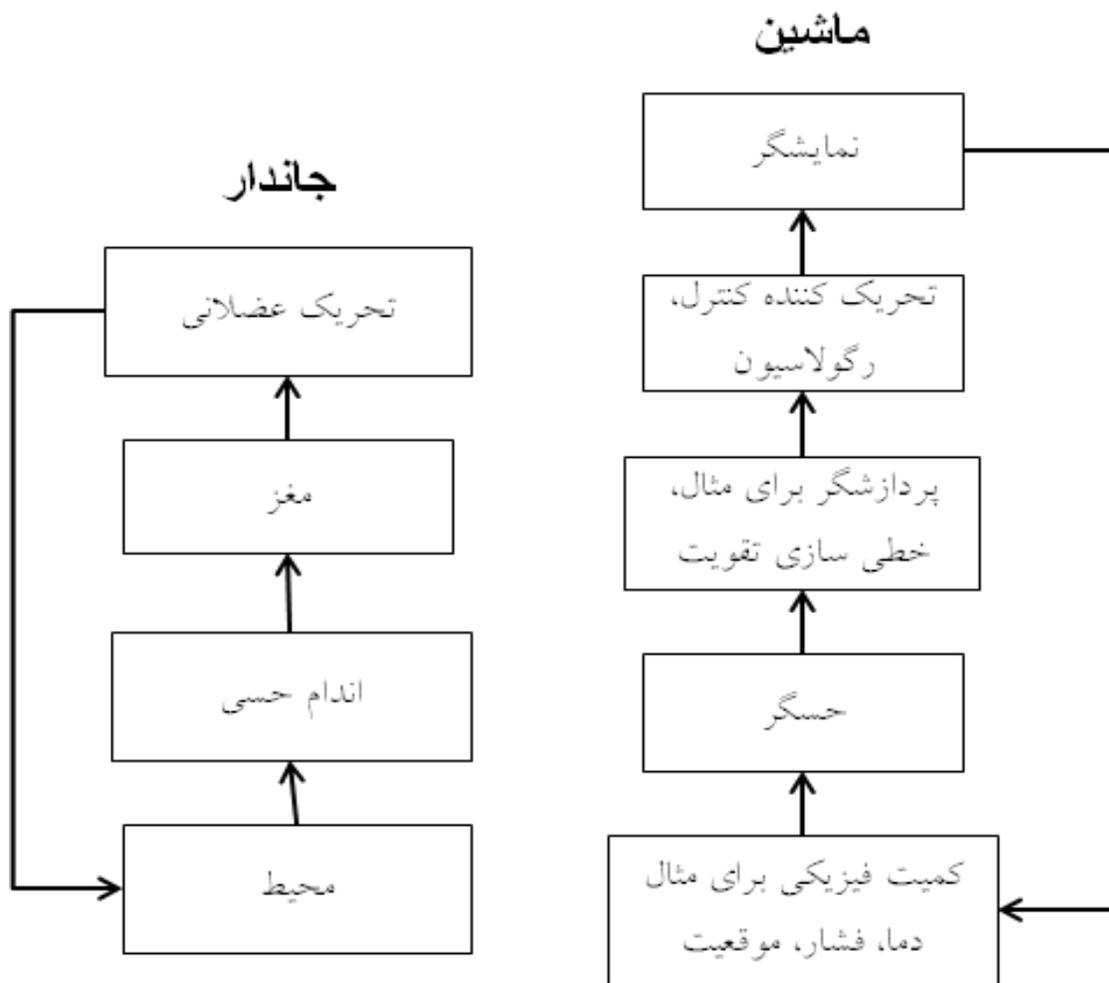
## مقدمات

### ۱-۱. تعریف واژه « حسگر » [۱]

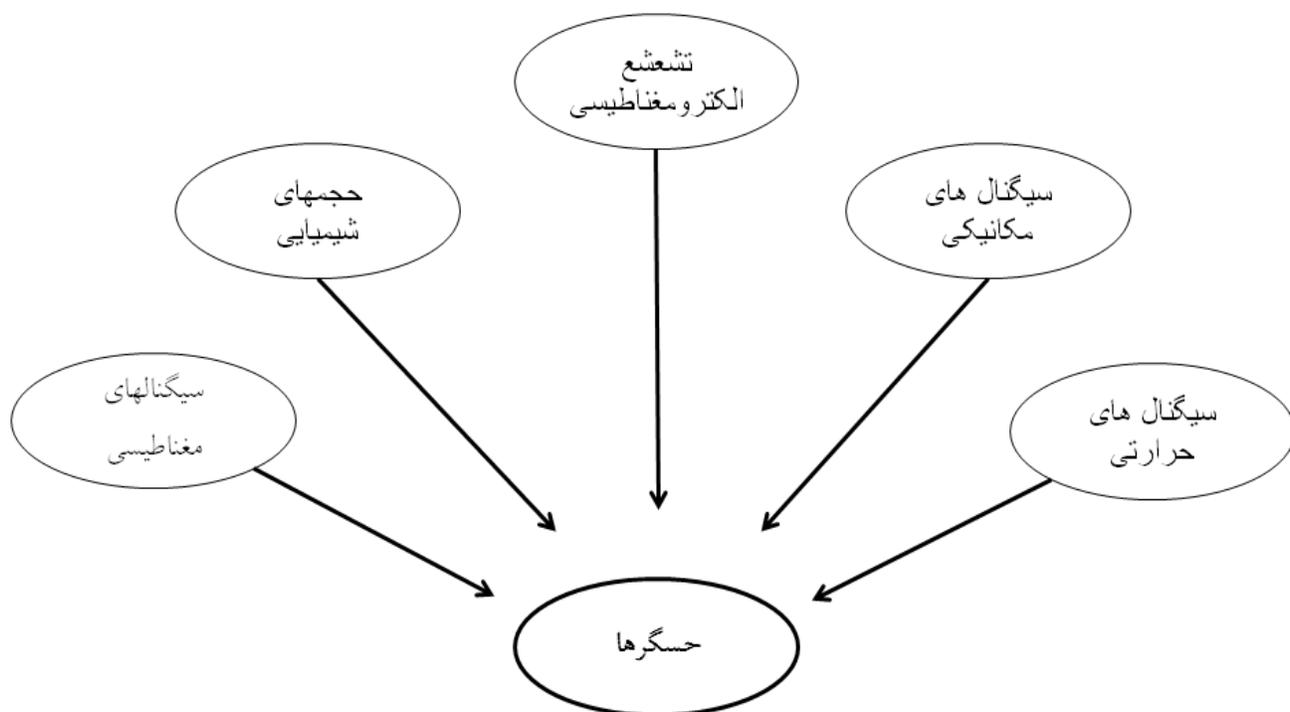
امروزه واژه «حسگر» بعنوان یکی از واژه های تخصصی از نوآوری های فنی ، در پشت ایده هایی همچون ریزپردازنده <sup>۱</sup> ، ترانسیپوتر <sup>۲</sup> ، طراحی های گوناگون برای حافظه ها و دیگر مؤلفه های الکترونیکی ، پنهان نمی ماند. با این وجود ، هنوز هم فقدان یک تعریف دقیق همانند آنچه برای واژگانی شبیه «پروب» ، «گیج» <sup>۳</sup> و «مبدل» <sup>۴</sup> وجود دارد ، در مورد آن دیده می شود. قطع نظر از واژه «حسگر» ترکیباتی همچون عنصر حسگر <sup>۵</sup> ، سیستم حسگر <sup>۶</sup> ، حسگرهای هوشمند <sup>۷</sup> و غیره نیز بسیار دیده می شوند. چه چیزی در پشت واژه «حسگر» نهفته است ؟ حسگر ، یک واژه تخصصی است که از کلمه لاتین *sensorium* ، بمعنی «توانایی حسی» یا *sensus* ، بمعنای «حس» گرفته شده است . با دانستن سرچشمه ایده حسگرها ، تأکید بر قیاس بین حسگرهای حاصل از فن آوری و اندام های حسی انسان ، واضح بنظر می رسد. شکل ۱.۱ ، این قیاس را نشان می دهد. در اینجا لازم است واژه « حسگر» تعریف شود : حسگر، وسیله ایست که کمیت فیزیکی را طوری تبدیل می کند (تغییر می دهد) که بتواند بصورت یک کمیت الکتریکی اندازه گیری شود (تغییر کند) تا بتواند بصورت الکتریکی پردازش یا انتقال داده شود . ابعاد فیزیکی را می توان با توجه به دیاگرام شکل ۲.۱ طبقه بندی کرد. جدول ۱.۱ مثال هایی از ابعاد فیزیکی را که حسگرها می توانند اندازه گیری کنند ، نشان می دهد.

---

1 . microprocessor  
2 . transputer  
3 . gage  
4 . transducer  
5 . sensor element  
6 . sensor system  
7 . intelligent sensor



شکل ۱.۱. مقایسه‌ای بین اندام‌های حسی که به انسانها امکان درک محیط اطرافشان را می‌دهد و حسگر تولید شده توسط فن‌آوری. گرچه تفاوت‌های زیادی وجود دارد اما شباهت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز وجود دارد. آنچه در هر دو مشترک است، اینست که خود حسگر یا اندام حسی چیز زیادی برای گفتن به ما ندارند این سیستم هوشمند است که اطلاعات را برای ما فراهم می‌سازد.



شکل ۲.۱. کمیت‌های فیزیکی که توسط حسگر به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌شوند.

حسگر می‌تواند متشکل از یک عنصر حسی باشد که برای مثال فشار را بعنوان نتیجه ای از انحراف در پوسته نیمه‌هادی یا تغییر در ضریب شکست را بعنوان نتیجه‌ای از کاهش شدت نور در فیبر نوری حس می‌کند، همچنین یک عنصر مبدلی است که این انحراف در پوسته نیمه‌هادی که بصورت مقاومت‌هایی هستند که بشکل پل قرار دارند را به شکل یک ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کند؛ یا تغییر در شدت نور را با استفاده از فرآیندهای تبدیل الکترونیک نوری به شکل یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. همچنین یک حسگر ممکن است فقط شامل یک عنصر مبدل باشد (برای مثال حسگرهای پیزوالکتریک، حسگرهای نوری و حسگرهای مقاومتی). این تعریف از حسگر هیچ محدودیتی بر اندازه یا شکل آن ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، به این لحاظ تفاوتی بین حسگر (بعنوان یک وسیله اندازه‌گیری جدید) و ابزارهای اندازه‌گیری کلاسیک وجود ندارد. تفاوت واقعی بین این دو در مرحله بعد دیده می‌شود، که مرحله تدارک و پردازش سیگنال الکتریکی می‌باشد که همیشه منظور یک حسگر می‌باشد. نتیجه اینستکه در مورد احتیاجاتی که باید برای ابزارهای اندازه‌گیری کلاسیک و حسگرها برآورده شود، تفاوت‌های اساسی وجود دارد

### کمیت‌های مکانیکی جامدات

شتاب ، چگالی ، ضخامت ، گشتاور ، سرعت انتقالی ، فشار ، قطر ، شکل ، سرعت ، وزن ، طول ، ارتفاع ، سختی جرم ، کشش ، فاصله ، زاویه و غیره

### کمیت‌های مکانیکی مایعات و گازها

چگالی ، فشار ، ویسکوزیته ، حجم ، سرعت شار و غیره

### کمیت‌های حرارتی

دما ، گرما ، تشعشع حرارتی و غیره

### تشعشع نوری

شدت ، طول موج ، پلاریزاسیون ، انعکاس ، رنگ و غیره

### کمیت‌های صوتی

فشار صوت ، سرعت انتشار ، جذبیت ، شدت ، فرکانس صوت و غیره

### تشعشعات هسته‌ای

انرژی تشعشع ، درجه یونیزاسیون ، شار تشعشع و غیره

### سیگنال‌های شیمیایی

مقدار PH ، غلظت ، نوع مولکول یا یون ، تراکم و نوع گاز ، شکل و اندازه ذره ، سرعت واکنش ، رطوبت و غیره

### سیگنال‌های الکتریکی و مغناطیسی

فرکانس ، فاز ، جریان ، ولتاژ ، قابلیت نفوذ ، میدان مغناطیسی سلف ، خازن ، مقاومت و غیره

### کمیت‌های دیگر

کمیت ، زمان دوام پالس و غیره.

مرحله تدارک سیگنال ، برای مثال شامل تقویت ، فیلتر ، تبدیل آنالوگ به دیجیتال یا مدارات تصحیح ساده می‌باشد. مدارات الکترونیکی برای تدارک سیگنال ممکن است با حسگر بصورت مجتمع در آمده باشند یا مجزا از آن قرار بگیرند. در وضعیت اول ، حسگرها را حسگرهای مجتمع شده<sup>۱</sup> می‌نامند. در غیر اینصورت ، حسگر و مدارات تدارک سیگنال آن با همدیگر غالباً بنام سیستم حسگر<sup>۲</sup> شهرت دارند.

<sup>۱</sup> . integrated sensors

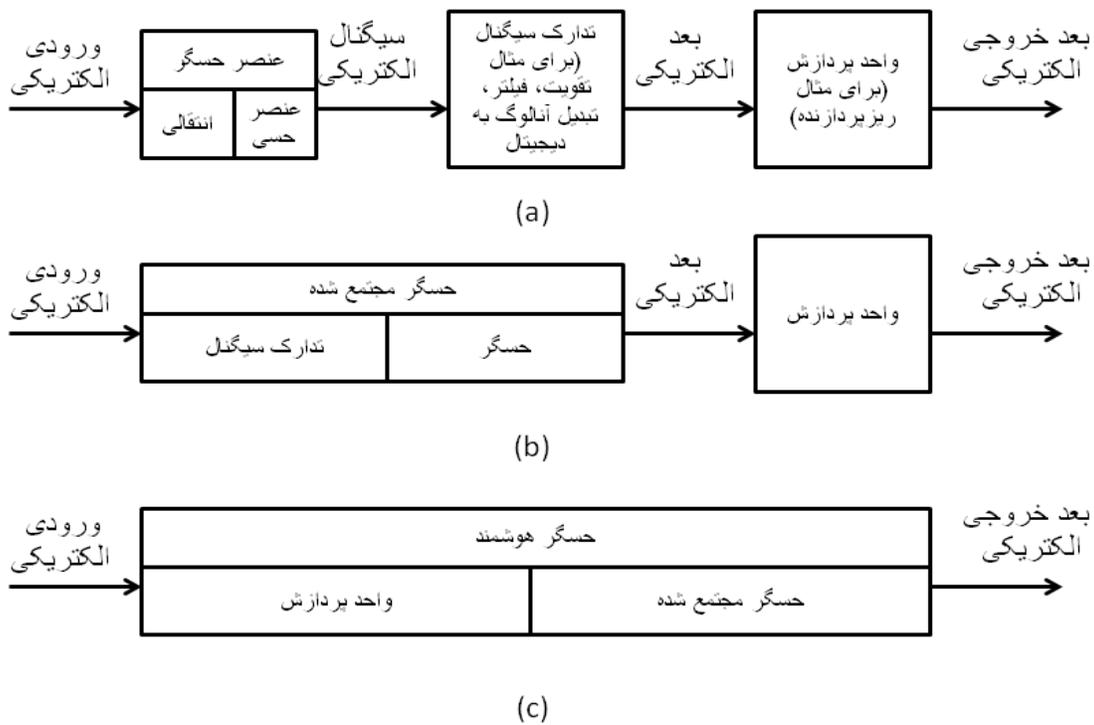
<sup>۲</sup> . sensor system

این تفاوت در شکل ۳.۱ نشان داده شده است . با اینحال ، عبارت «سیستم حسگر» ممکن است به اتصال چندین حسگر از یک نوع یا از انواع مختلف نیز اشاره داشته باشد. در وضعیت چند حسگری ، عبارت آرایه<sup>۱</sup> غالباً برای تشریح وضعیت اخیر بکار می رود. اگر طبقات الکترونیکی از پردازنده هایی استفاده کنند که انجام الگوریتم ها ، تشخیص ها ، تست های تصحیح یا سرکشی انتخابی<sup>۲</sup> حسگرهای مختلف را انجام دهند ، در آنصورت حسگرها را حسگرهای هوشمند می نامند. گرچه ، عبارت هوشمند ، در مقایسه با توانایی انسان ، بسیار اغراق آمیز بنظر می رسد ؛ ولی هرگز منظور سطح بالایی از پردازش سیگنال نمی باشد. این توانایی ، به یک نرم افزار باندازه کافی هوشمند نیاز دارد

عبارت فن آوری حسگر<sup>۳</sup> ، به مجموعه حسگر یا سیستم حسگر با مدارات تدارک و پردازش سیگنال ، هر دو اشاره دارد که بصورت سخت افزار و نرم افزار با یکدیگر مرتبط شده اند. [3]

---

1 . array  
2 . selective polling  
3 . sensor technology



شکل ۳.۱. انواع سیستم حسگر: (a) سیستم حسگر با ساختار گسسته؛ (b) سیستم حسگر با حسگر مجتمع؛ (c) سیستم حسگر هوشمند با حسگر هوشمند

# فصل دوم

## حسگرهای مقاومتی گازی

### ۲-۱. مقدمه : چرا از حسگرهای گازی استفاده می‌کنیم

اجتماع صنعتی پیشرفته امروزی کالاها و خدمات متعدد جهانی را همراه با یک سری مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه تکنولوژی با خود به همراه آورده است . افزایش بی‌رویه صنعتی شدن ، نمایش و کنترل پیوسته آلودگی موجود در هوا را در کارخانه ها، آزمایشگاهها ، بیمارستانها و اکثر محیط‌های فنی ضروری می‌سازد. در سال‌های اخیر ، چندین نوع گاز در نواحی مختلف استفاده شده‌اند. در حقیقت، در بسیاری از صنایع ، گازها بطور فزاینده ای بعنوان مواد اولیه اهمیت یافته‌اند. بهمین دلیل ، توسعه آشکارسازهای گازهای بسیار حساس ، اهمیت یافته است تا از حوادث ناشی از نشت گاز جلوگیری شود . چنین آشکارسازهایی باید نمایش پیوسته تراکم گازهای ویژه در محیط را بصورت کیفی و انتخابی ، ممکن سازند . ویژگی‌هایی به شرح ذیل ، مشخصه های یک آشکارساز شیمیایی «ایده‌آل» را لیست می‌کند.

a	Chemically selective	قابلیت انتخاب به لحاظ شیمیایی
b	Reversible	برگشت پذیر
c	Fast	سریع
d	Highly sensitive	حساسیت بالا
e	Durable	پایدار

f	Noncontaminating	بدون آلودگی
g	Nonpoisoning	بدون مسمومیت
h	Simple operation	عملکرد ساده
i	Small Size (portability)	اندازه کوچک (قابل حمل)
j	Simple Fabrication	ساخت ساده
k	Low noise	نویز پایین
l	manufacturing costs	هزینه ساخت پایین

ابزارهای آشکارساز گازی بطور فزاینده ای برای سلامت و ایمنی صنعت ، دستگاههای اندازه گیری محیطی و کنترل فرآیند مورد نیاز می باشند. برای برآورده کردن این تقاضا ، تحقیقات قابل ملاحظه ای در زمینه حسگرهای جدید در جریان است ، که شامل کوشش هایی برای توسعه عملکرد ادوات سنتی ، از قبیل حسگرهای اکسید فلز مقاومتی ، تا مهندسی نانو<sup>۱</sup> می باشد. حسگرهای اکسید فلزی برای چندین دهه بخاطر آشکار سازی کم هزینه گازهای قابل اشتعال و سمی ، مورد استفاده قرار گرفته اند. بهر حال مسائلی از قبیل حساسیت ، قابلیت انتخاب و پایداری بخاطر رویکردهای گرانتر ، کاربرد آنها را محدود ساخته است.

## ۲-۲. تاریخچه حسگرهای گاز مقاومتی

از سال ها قبل 1938 مشاهده شده بود که اتم ها و مولکول های گاز با سطح نیمه هادی واکنش داده باعث تغییر خواص سطحی آن می شوند. لیکن اندیشه استفاده نیمه هادی ها بعنوان حسگرهای گاز به سال ۱۹۵۳ بر می گردد که براتین<sup>۲</sup> و باردین<sup>۱</sup> در آزمایشگاه بل به هنگام کار بر روی ژرمانیوم اثر

<sup>۱</sup> . nanoengineering

<sup>۲</sup> .Brattain

حساسیت به گاز را در آن مشاهده کردند. بدنبال مشاهدات این دو، محققین دیگری به بررسی نقش اتمسفر گازی بر هدایت الکتریکی نیمه هادی‌ها پرداختند. حدود ده سال بعد <sup>۲</sup> سایاما حساسیت نیمه‌هادی‌های اکسید فلزی به برخی گازها را گزارش نمود. در همان سال تاگوشی<sup>۳</sup> اختراع حسگرهای گاز بر اساس اکسیدهای فلزی را به ثبت رسانید. در سال ۱۹۶۸ در شرکت فیگارو که ۶ سال قبل از آن توسط تاگوشی بنیان گذاری شده بود، تولید انبوه حسگرهای گاز بر پایه  $SnO_2$  تحت عنوان حسگرهای گاز تاگوشی (TGS)<sup>۴</sup> آغاز شد. از آن تاریخ به بعد علاوه بر بهبود حسگرهای اکسید قلع، اثر احساس گاز در دیگر نیمه‌هادی‌های اکسید فلزی و انواع دیگری از این حسگرها پیشنهاد گردیده است.

## ۲-۳. روش‌های تولید

روش‌های تولید امروزی حسگرها، هنوز هم بر حجم وسیعی از حسگرهای مینیاتوری نشده<sup>۵</sup> استوار است. برای اکثر حسگرهایی که امروزه برای اندازه‌گیری فاصله، توان، شتاب، سرعت و غیره استفاده می‌شوند، ابعاد از ۱۰ cm نیز تجاوز می‌کنند. غالباً ابعاد حسگرها نه توسط خود حسگر، که توسط محیطی که در آن استفاده می‌شوند، تعیین می‌شود. بهر حال، بموازات این نوع حسگرها، می‌توان توسعه دیگری را مشاهده کرد که با پیشرفت فن آوری میکرو الکترونیک ایجاد شده است. فن‌آوری میکرو الکترونیک، توسعه حسگرهایی که قابل مینیاتوری شدن باشند را ممکن ساخته است. هدف از مینیاتوری کردن مزایای زیادی است که بدنبال دارد. برای مثال اثر حسگر مینیاتوری شده بر پارامترهای اندازه‌گیری شده، ضعیف است. این بدان معناست که خود حسگر درجه‌تداخل کمتری با پارامتر اندازه‌گیری شده ایجاد می‌کند و بنابراین دقت اندازه‌گیری بالاتری را فراهم می‌سازد. از مزایای دیگر این حسگرها اینستکه توان مصرفی آنها کاهش می‌یابد. فن‌آوری‌های میکرو الکترونیک زیر عموماً مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- فن‌آوری سیلیکن
- فن‌آوری لایه نازک
- فن‌آوری لایه ضخیم

<sup>1</sup> .Bardeen

<sup>2</sup> .Sayama

<sup>3</sup> .Taguchi

<sup>4</sup> .Taguchi Gas Sensor

<sup>5</sup> .nonminiaturized

• فن آوری نیمه‌هادی‌های دیگر (نیمه‌هادی‌های II-VI و III-V)

فن آوری‌های دیگری که در تولید حسگرها بکار می‌روند عبارتند از: فن آوری تفجوش، فن آوری فیبر نوری، فن آوری لیزر نوری، فن آوری میکروویو و فن آوری‌های بیولوژیکی. علاوه بر این، فن آوری‌های مرتبط با پلیمرها، آلیاژهای فلزی و فلزات پیزوالکتریک نیز در تولید حسگر نقش بازی می‌کنند.

## ۲-۴. حسگرهای لایه نازک

عناصر کلیدی در یک حسگر لایه نازک، زیرپایه و ماده لایه نازک می‌باشند. از مواد عمده‌ای که بعنوان زیرپایه استفاده می‌شوند می‌توان از شیشه، فلز، پلاستیک و سیلیکن نام برد. استفاده از سیلیکن زمانی جذاب می‌شود که بخواهیم حسگر و مدارات الکترونیکی آشکارساز را بصورت مجتمع درآوریم. بهر حال، شیشه، سرامیک و فلزات، عمومی‌ترین موادی هستند که بعنوان زیر پایه استفاده می‌شوند. بسته به نوع نیاز این امکان وجود دارد که از شیشه پنجره ساده یا از کوارتز گرانیقیمت استفاده کرد ماده دیگری که بعنوان زیرپایه استفاده می‌شود آلومینا ( $\text{Al}_2\text{O}_3$  یا Sapphire) می‌باشد. مواد زیادی می‌توانند بعنوان فیلم‌های حسگر استفاده شوند:

- لایه‌های حساس شیمیایی (برای مثال،  $\text{ZrO}_2$ ،  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ،  $\text{ZnO}$ ،  $\text{SnO}_2$ )؛
  - لایه‌های مقاومتی وابسته به دما (برای مثال،  $\text{Pt}$ ،  $\text{Au}$ ،  $\text{Ni}$ ، آلیاژهای  $\text{Ni}$ ،  $\text{ZnO}$ ،  $\text{NaNO}_3$ )؛
  - لایه‌های مقاومتی حساس به نور (برای مثال،  $\text{HgCaTe}$ ،  $\text{Si}$ ،  $\text{PbSe}$ ،  $\text{CdS}$ )؛
  - لایه‌های پیزوالکتریک (برای مثال  $\text{ZnO}$ )؛
  - لایه‌های حساس به رطوبت (برای مثال،  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ،  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ )؛
  - لایه‌های مقاومت مغناطیسی (فرومغناطیس‌ها، مغناطیس‌های آمورف).
- این لایه‌ها بین ۰/۱ تا  $100 \mu\text{m}$  ضخامت دارند. می‌توان رنج ضخامت بهینه را برای طبقه‌های مختلف مواد بسته به عملکردی که از آنها انتظار می‌رود، تعیین کرد.

## ۲-۵. انواع حسگرهای گازی

حسگرهای گاز به دو دسته کلی که شامل حسگرهای شیمیایی و حسگرهای فیزیکی است تقسیم می‌شوند. یک حسگر شیمیایی قطعه‌ای است که توانایی تبدیل کمیت شیمیایی به سیگنال الکتریکی را داشته و به تراکم ذرات ویژه‌ای همچون اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها در گازها و جامدات با ایجاد یک

سیگنال الکتریکی پاسخ می‌دهد [10]. حسگرهای شیمیایی با حسگرهای فیزیکی تفاوت بسیاری دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تعداد گونه‌های شیمیایی که با حسگر واکنش می‌دهند معمولاً خیلی زیاد است. حدود ۱۰۰ کمیت فیزیکی را می‌توان با استفاده از حسگرهای فیزیکی ثبت کرد اما در مورد حسگرهای شیمیایی، این تعداد چندین برابر بیشتر است. مثالی از این نوع را می‌توان در تعداد مؤلفه‌هایی دید که تست آنها در آزمایشگاه‌های پزشکی صورت می‌گیرد. دوم، حسگرهای شیمیایی باید در مقابل کمیتی که اندازه‌گیری می‌شوند "باز" باشند و نمی‌توانند همانند حسگرهای دما بصورت بسته‌بندی درآیند. این بدان معناست که این نوع حسگرها در معرض اثرات ناخواسته‌ای همچون نور و آلودگی قرار دارند. انواع حسگرهای شیمیایی که می‌توانند در یک بینی الکترونیکی استفاده شوند باید بتوانند به مولکول‌های بویایی در فاز گاز، که نوعاً مولکول‌های آلی فرار می‌باشند پاسخ دهند. حسگرهای شیمیایی، همانگونه که در جدول 2.2 دسته‌بندی شده است، هم‌اکنون بسیار رشد یافته و به روش‌های مختلف ساخته شده‌اند [11]. اصولی همچون اصول الکتریکی، دمایی، نوری و جرمی برای دسته‌بندی این حسگرهای شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حسگرهای شیمیایی شامل حسگرهای مقاومتی گاز ۱ (RGS)، پلیمرهای هادی آلی ۲ (CP)، خازن‌های شیمیایی، ترانزیستورهای اثر- میدانی MOS (MOSFET)، ریزترازوی کریستال کوارتز ۳ (QCM)، موج صوتی سطحی ۴ (SAW) و ادوات دیگری می‌باشند که در آرایه‌ی حسگر در بینی‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. حساسیت، قابلیت انتخاب، برگشت پذیری، پاسخ سریع، امکان تولید انبوه و هزینه‌ی ساخت پایین از جمله ویژگی‌های یک حسگر گاز ایده‌آل است [12]. در ادامه به توضیح برخی از انواع متداول حسگرها خواهیم پرداخت.

## ۲-۵-۱. حسگرهای مقاومتی مواد شیمیایی<sup>۵</sup>

حسگرهای مقاومتی مواد شیمیایی بر مبنای تغییر هدایت RGS یا CP‌های آلی در مواجهه با مولکول‌های گازی عمل می‌کنند. این حسگرها ساده‌ترین نوع حسگرهای گاز بوده به طور وسیعی در ساخت آرایه‌ها برای اندازه‌گیری‌های گاز و بو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

---

1. Resistive gas sensor  
 2. Organic conducting polymers  
 3. Quartz crystal microbalance  
 4. Surface acoustic wave  
 5. Chemoresistors

## ۲-۵-۱-۱. حسگرهای پلیمر هادی (CP)

هدایت مقاومت‌های شیمیایی ساخته شده از پلیمر هادی (CP) در معرض گازهای احیایی و اکسیدی تغییر می‌کند. هنگامیکه نمونه‌های شیمیایی (برای مثال متانول، اتانول، پروپانول و بوتانول) به پلیمر جذب یا از آن دفع می‌شود، تغییر هدایت برگشت پذیری در آن رخ می‌دهد. مکانیزمی که با جذب نمونه‌ها سبب تغییر هدایت می‌شود به درستی روشن نیست. تعداد بسیار زیادی پلیمر هادی وجود دارد. پلی‌پیرول<sup>۱</sup> برای اولین بار به طریق الکتروشیمیایی در سال 1968 تهیه شد [30] و تاکنون به طور وسیعی مطالعه شده است. عمومی‌ترین پلیمرهای به کار رفته برای کاربردهای احساس گاز پلی‌پیرول، پلی‌آنیلین، پلی‌تایوفین و پلی‌استیلن می‌باشند که بر مبنای مونومرهای پیرول، آنیلین یا تایوفین می‌باشند [31]. مطالعات اخیر در مورد کاربردهای احساس گاز این نوع حسگرها اکثراً بر پاسخ به گازهای احیایی همچون آمونیا و سولفید هیدروژن متمرکز شده است [32]-[33]. گوستافسون<sup>۲</sup> و همکارانش [34] حسگرهای گاز بر مبنای فیلم‌های پلی‌پروپیل گزارش کرده‌اند که حساسیت بالایی را به گاز آمونیا از خود نشان می‌دادند. کارهای بعدی [35]-[36] نیز نشان می‌داد که حسگرهای گاز بر مبنای CP‌های آلی همچون پلی‌پیرول به محدوده‌ی وسیعی از بخارات آلی همچون متانول از خود پاسخ نشان می‌دهند. مقاومت‌های شیمیایی با استفاده از CP‌های آلی به محدودی وسیعی از مولکول‌های قطبی در دماهایی نزدیک به دمای اتاق پاسخ می‌دهند و گزارش‌های اخیر امکان حساسیت بالا در این حسگرها را تا تراکم 1 ppm ارائه می‌کند. این نتایج نشان می‌دهند که CP به طور بالقوه ماده‌ی مفیدی برای کاربردهای احساس بو است. استفاده از CP‌های آلی به عنوان مواد حسگر بو به دلایل زیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است:

1. محدوده‌ی وسیعی از مواد را می‌توان به راحتی آماده ساخت.
2. پلیمرها، مواد نسبتاً ارزان قیمتی می‌باشند.
3. حساسیت بالایی به انواع زیادی از بخارات آلی دارند
4. حسگرهای گاز بر اساس پلیمرهای هادی در دماهای پایین کار می‌کنند.

<sup>1</sup>. Polypyrrole

<sup>2</sup>. G. Gustafsson

طریق دیگر برای استفاده از پلیمرهای هادی، ساخت مواد غیرهادی همچون پلی مرهای سیلیکانی<sup>۱</sup> [37] و پلی استیرن<sup>۲</sup> [38] و سپس هادی سازی آن با وارد ساختن پودر فلز یا دوده می باشد. این حسگرها در بینی های الکترونیکی استفاده شده و حساسیت بالایی از خود نشان می دهند [39].

## ۲-۱-۵-۲. حسگرهای مقاومتی گاز (RGS)

حسگرها مقاومتی در دماهای بالا، هدایت الکتریکی از خود نشان می دهند و این هدایت وابستگی شدیدی به تراکم گازهای معینی دارد. در دماهایی در حدود  $150^{\circ}\text{C}$ - $500^{\circ}\text{C}$  اکسیدهای فلزی نوع n-، از قبیل  $\text{SnO}_2$ ،  $\text{ZnO}$  یا  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  در اصل به گازهای احیاء کننده<sup>۳</sup> همچون  $\text{H}_2$ ،  $\text{CH}_4$ ،  $\text{CO}$ ،  $\text{C}_2\text{H}_5$  یا  $\text{H}_2\text{S}$ ، پاسخ می دهند و هدایتشان افزایش می یابد. در مقابل نیمه هادیهای نوع p-، از قبیل  $\text{CuO}$ ،  $\text{NiO}$  یا  $\text{CO}$  در اصل به گازهای اکسید کننده<sup>۴</sup> همچون  $\text{O}_2$ ،  $\text{NO}_2$  یا  $\text{Cl}_2$ ، پاسخ می دهند. علاوه بر این اکسیدهای تک عنصری، اکسیدهای چند عنصری (مانند  $\text{Bi FeO}_3$ ،  $\text{Mg Al}_2\text{O}_3$ ،  $\text{SrTiO}_3$ ،  $\text{Sr}_{1-y}\text{Ca}_y\text{Fe}_x\text{O}_{3-x}$ ) نیز بعنوان حسگرهای گاز مورد استفاده قرار گرفته اند. عملکرد حسگرهای اکسید فلزی، عمدتاً با اضافه کردن اتم های فلزی همچون  $\text{Pt}$ ،  $\text{Pd}$ ،  $\text{Cu}$ ،  $\text{Au}$  و  $\text{Ag}$ ، تصحیح و بهینه می شود. این کار به حسگرها تا حدودی قابلیت انتخاب می دهد. به دلایل فنی، حسگرهای اکسید فلزی بر مبنای  $\text{SnO}_2$ ،  $\text{ZnO}$  یا  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  در کاربردهای عملی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اولین حسگرهای گازی، حسگرهای پلی کریستال بودند. همانگونه که در مقدمه تاریخی نیز بیان شد شناخته شده ترین این حسگرها، حسگر گاز تاگوشی است که بر مبنای  $\text{SnO}_2$  می باشد و توسط شرکت ژاپنی فیگارو، بطور وسیعی تولید می شود. این حسگر، بعنوان آژیر آتش در اکثر خانه های ژاپن استفاده می شود. شکل 1.2(a) و 1.2(b) تعدادی از طراحی های مختلف ممکن را نشان می دهد و شکل 1.2(c) یک حسگر تاگوشی تجاری را نشان می دهد.

<sup>1</sup>. Silicone

<sup>2</sup>. Polystyrene

<sup>3</sup>. reducing

<sup>4</sup>. oxidizing